

モノづくりに携わる皆さま必見！

オンラインLIVEセミナー同時開催

品質管理とQC改善の進め方

●セミナーのねらい

円安、光熱費値上げ、人手不足、賃上げ等が続く中、製造現場ではQCDS(品質・コスト・納期・安全)のより一層の向上が求められます。しかしながら、行動経済学における現状維持バイアス(得られる期待より不安が大きいので現状に甘んじてしまう)が働き、変えることを躊躇してしまいます。

そこで、このような状況を打破すべく「改善」の進め方を体得していただきます。

本セミナー受講のゴール

- ・品質は部門横断で源流でつくり込む
- ・対策書ありきのペーパー作りからの脱却
- ・担当者一人の個人任せから改善の場づくりへ
- ・改善ストーリーによるPDCAサイクルの活性化

●対象者

製造直接部門・生産間接部門の管理者・スタッフの皆さま

講師

コンサルソーシング株式会社
フェロー・コンサルタント

石川 秀人 氏



開催日時	2025年8月22日(金) 10:00am~5:00pm	
会場	マザックアートプラザ 10F	オンライン会議システム Zoom
定員	42名	50名
※参加者が少人数の場合等、中止または延期することもございますので、ご了承ください。		
受講料	SQUET特別会員：34,100円	
※テキスト代 消費税等を含みます。	SQUET一般会員：37,400円	
	会 員 以 外：42,900円	

●カリキュラム

◎筆記具をお持ちください。 ◎録音、録画はご遠慮願います。

◎オンラインLIVEの際は、カメラをできる限りオンにしてご参加ください。

1. 品質管理とは

- (1) カスタマーサティスファクション、後工程もお客様
- (2) 品質管理の基本、品質保証の考え方
- (3) 源流管理、魅力品質を高める

2. 不良対策の課題と管理スタイル

- (1) 不良対策でよく起こる事案
- (2) 製造品質を高める管理スタイル

3. 場づくりとQCストーリーの回し方

- (1) 個人任せにしない、組織で解決をはかる
- (2) 現状把握～水平展開までの流れを整理する
- 演習** テーマ選定の進め方、仕事の教え方
- (3) PDCAサイクルを回す

4. トラブル防止と改善対策のためのQC7つ道具

- (1) 層別
- (2) チェックシート、特性要因図、散布図、グラフ、パレート図、ヒストグラム、管理図の使い方と活用演習
- 演習** 動作分析によるチェックシート作成、グラフの使い方、特性要因図・散布図・パレート図・ヒストグラム・管理図のつくり方

5. 言語データを分析するもう一つの新QC7つ道具

- (1) 親和図法、連関図法、マトリックス図法、系統図、アロー・ダイヤグラム、PDPC法、マトリックスデータ解析法の紹介

※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

お申込み方法

STEP1

MUFGビジネスセミナーのWebサイトにアクセス

MUFGビジネスセミナー

検索

STEP2

受講を希望するセミナーの申込フォームへ入力

STEP3

入力内容の確認と送信

STEP4

会場 受講証または運転免許証等を受付にてご提示ください。
オンライン 開催の3営業日前(土/日/祝日を除く)にご案内メールをお送りします。

※いずれの場合も請求書は発行いたします。

受講料のお支払い方法

- ①銀行振込の場合…開催日の2営業日前(土/日/祝日を除く)までにお振込みください。振込手数料は御社でご負担ください。
- ②SQUET-DC法人ゴールドカードの場合…カードご精算日にご指定の口座より引き落としとなります。
- ③三菱UFJ銀行「口座振替」…当社指定日にご登録された口座より引き落としとなります。

※なお、いずれも領収証は発行いたしません。

受講キャンセル

【来場形式の場合】セミナー開催前営業日(土/日/祝日を除く)17:00まで
【オンラインLIVEの場合】セミナー開催前4営業日(土/日/祝日を除く)17:00まで
入金済みの受講料を全額ご返金いたします。それ以降のキャンセルについては、ご入金の有無にかかわらず受講料を申し受けます。なお、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますのでご了承ください。ただし、代理の方にご出席いただくことは可能です。

*社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご出席をお断りいたします。 *諸事情を考慮の上、セミナーへのご出席をお断りさせていただく場合がございます。

お申込・照会先

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 MUFGビジネスセミナー事務局

〒461-8516 名古屋市東区葵1-19-30 マザックアートプラザ TEL (052) 307-1105 e-mail:seminar-n@murc.jp